PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

Da

(11)Publication number:

04-067860

(43) Date of publication of application: 03.03.1992

(51)Int.CI.

A61B 17/41 A61B 17/36 A61N 5/06 G02B 6/10

(21)Application number : 02-179471

(71)Applicant: YA MAN LTD

(22)Date of filing:

09.07.1990

(72)Inventor: IZAWA YOSHIHIRO

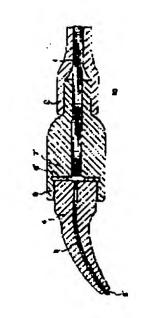
YAMAZAKI IWAO

(54) PHOTOIRRADIATING PROBE FOR PHOTODEPILATION WHICH CAN MAKE LOCAL IRRADIATION

(57) Abstract:

PURPOSE: To locally, surely and permanently remove the hair of the skin by concentrating the light for depilation via a flexible light guiding path to a front end an locally irradiating the depilatory point with this light.

CONSTITUTION: The optical coupling of the light guiding path 1 consisting of a flexible conductor and the light guiding path 5 of a protective chip 4 is executed by respectively well aligning the opposite surfaces of both light guiding paths 1, 4 (usually by cutting both and polishing the end faces in the bundled state) and fixing these faces flush with the corresponding end faces of a holder 3 and the protective chip 4. A transparent mineral oil, silicone oil, etc., may be sealed in a connecting space 7. A flexible synthetic resin or rubber is used for a protective covering 2. The holder 3 and



the protective chip 4 are produced of hard plastics or adequately painted light metals, more preferably aluminum or its alloy. The size of the light guiding path is required to be reduced as far as possible in order to exactly aim and irradiate each piece of the hair roots with the light. The possible and representative numerical value of the size of the light guiding path 5 at the front end is about 0.3mmϕ outside diame ter when several pieces of 0.05mmϕ optical fibers are bundled.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

19日本国特許庁(JP)

@ 公開特許公報(A) 平4-67860

Sint. Cl. 5	識別記号	庁内整理番号	43公開	平成 4 年(1992) 3 月 3	B
A 61 B 17/41 17/36 A 61 N 5/06 G 02 B 6/10	350 E D	8932-4C 9163-4C 9163-4C 7036-2K			
		審査請求	未請求 清	羂求項の数 3 (全5頁)

Q発明の名称 局所照射のできる光脱毛用の光照射プローブ

②特 頤 平2-179471

②出 頭 平2(1990)7月9日

@発 明 者 井 沢 良 弘 東京都中央区八丁堀 4 - 13-4 ヤーマンピル ヤーマン 株式会社内

⑫発 明 者 山 崎 岩 男 東京都中央区八丁堀4-13-4 ヤーマンピル ヤーマン

株式会社内

②出願人 ヤーマン株式会社 東京都中央区八丁堀4-13-4 ヤーマンピル

00代 理 人 弁理士 江崎 光好 外1名

明 福春

- 1. 発明の名称
 - 局所照射のできる光脱毛用の光照射プロープ
- 2. 特許請求の範囲
- 1. 皮膚の毛髪を永久脱毛するため、光照射本体から可提性導光路(1)を介して脱毛用の光を 先端部に集中させて、脱毛個所に局所配射できる光脱毛用の光照射プローブ(10)におれたほ る光脱毛用の光照射プローが値部に脱着可能は、 前記可提性は光路(1)の値部に脱着可能は、 ルダー(3)と、このホルダーに脱着の節に、 ルダー(3)と、このよいが一に脱着の節に、 はまって(4)とが、前記記では、 はチップ(4)とが、前記記述(4)の はチップ(4)のあいで、 はチップ(4)の事話に、 はチップ(4)の事話に、 は 1)た先端にといる。 この第二に関いて、 の事が の事が の事が のいた。 のいた。 のいた。 のいた。 のいた。 のいでは、 のいることを特徴と かいた。 のいは外に のいた。 のいは かいることを特徴と かいた。 のいは かいることを特徴と かいな かいな かいな のいは かいることを も数プローブ。
- 2. 前記導光路は光ファイバーで形成されている ことを特徴とする請求項1記数の光照射アロー

ブ.

- 3. 第二導光路 (5) とこの導光路を含む保護チップ (4) とは、先端部分でホルダー (3) の 軸線に対して海曲させてあることを特徴とする 請求項1又は2記載の光照射プロープ。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

この発明は、皮膚の毛髪を永久脱毛するため、 光照射本体から可挽性導光路を介して脱毛用の光 を先端部に集中させて、脱毛個所に局所照射でき る光脱毛用の光照射プローブに関する。

【従来の技術】

体毛を永久脱毛するには、毛根の因子である毛 主乳頭等の組織を破壊する必要がある。その ためには、種々の方法が提唱されている。例えば、 高間波電力を直接毛根部分に導入する高周波脱毛 法や、光を直接脱毛したい個所に照射して毛根部 分の組織を破壊する光脱毛法が提唱されている。 後者の方法には、例えばこの発明の出願人によっ て以前発明された光永久脱毛装置がある(特開平 2-140105号公報發照)。

両方の脱毛方法で生じる問題は、毛根部分の組織を破壊するために加えるエネルギが皮膚に相当な負担を強いる点にある。例えば、高国波の場合には、電磁波の浸透が深いため、脱毛したい個所以外の組織にも電磁波が到達してその周囲一帯を破壊して、人体に有害な作用を及ぼす恐れがある。そのため、電磁波を毛根に局部的に導入し、その周囲に電磁波が拡散しないようにする。第二性材料の成る導体プローブ(細金属導線、進常導子と呼ばている)が使用される。

この細導線を使用する高間波脱毛には、非常に 高度な取扱技術と深い経験を必要とする。例えば、 電磁波出力を毛蓋、特に毛乳頭に集中させるには、 出力の強さ、印加時間、椰子の押し込み深さある いは毛穴に沿って挿入する技術等を実行する者の 技量に依存する。また、不注意な処置では、毛祖 でなく、その周囲にのみ組織破壊を及ぼし、怪我、 疼痛を与えることもある。

永久脱毛するため、光照射を始めら可能性運光路 (1)を介して脱毛用の光を先端部に集中させて、 脱毛個所に関邦でき、前記可提性薬光路(1)の端部に固定されたホルダー(3)と、この ホルダーに脱著可能に接続できる保護チップの内部 は関連しあり、保護チップの内部 は関連しあり、に光学的に連結し、微調 チップ(4)の共享というに連結し、微調 チップ(4)の共享というに連結 (5)の増加が前記先端の関ロ面に同じレベル (5)の増加があるいは外に突き出ている。 プローブ(10)によって解決されている。

{作·用}

上記の構成によれば、光はプローブ先端の制限された領域のみから出射する。プローブ自体も小さく、局部な照射位置の選定を容易にする。

(実施例)

この発明を図面に基づき詳しく説明する。 第1図には、この発明による光照射用のプローブの断面が模式的に示してある。光澈、露光処理 光脱毛方法は、先に述べた特開平2-1401 05号公報の装置が一般的に使用されるが、このプローブもかなり広い範囲の皮膚に光を照射すかので、やはり脱毛する人に何らかの負担が加わる。この場合、プローブは光ファイバーの東に相がであるため、個々のファイバーの液外に対している。このとは、、折角行った形と処理を再度やり直す必要がある。しかに関毛では、電磁ないので、本来局部的に脱毛では、できると考えられる。

(発明の課題)

この発明の課題は、上に述べた従来技術に見られる種々の難点に鑑み、皮膚の毛髪を局部的に、 確実に永久脱毛できる光照射プローブを提供する ことにある。

【課題を解決する手段】

上記の課題は、この発明により、皮膚の毛髪を

装置は図示していなが、例えば特別平2-140 105号公報の装置の本体から、適当に処理され た光が可捷性光導体を経由してプロープ10の先 端に導入される。この可能性光導体は、導光路 1 とこの導光路1の外周を取り巻く保護被覆2とか ら構成されている。 源光路 1 はガラス (石英) あ るいはプラスチック製の光ファイバーの束で構成 されている。この選光路1は円筒状のホルダー3 の中心穴に導入されている。ホルダー3の反対側 には、プローブ10の先端まで突き出た円錐状の 保護チップ4をその根元でネジ止めできるネジ穴 8 があり、この保護チップ4 の中心には長手方向 に沿って前記可提性事体の導光路1より直径の短 い導光路5が延びている。この導光路5にもガラ ス(石英)あるいはプラスチック製の光ファイバ ーの束で構成されている。

可挽性導体の導光路1と保護チップ4の導光路5の光学的結合は、以下のようにして行われている。両方の導光路1、4の対向する面をそれぞれ及く揃えて(通常両者とも切断して束ねたままで

研磨する)それぞれ、ホルダー3と保護チップ4の対応する論面にも揃えて固定する。そして、第1図に示すように僅かに隙間の生じる接続空間7を残すように通常のゴム(ニトリルあるいはパイトン製)から成る0リング6を介してホルグー3と保護チップ4を互いにネジ止めする。この接続空間7内での光の伝達を良くし、散乱損失を少なめるため、透明な鉱物油、シリコン油等を封入してもよい。

保護被覆2には可提性のある合成樹脂あるいはゴムを用い、ホルダー3と保護チップ4は硬質でラスチック又は適当に塗装した軽金属、好ましての発明による光照射プローブの幾何学寸法は、この発明による光照射プローブの幾何学寸法は、この発明による光照射プローブの機関するため、できる限り小さくする必要がある。先端源光路5の可能で代表的な寸法数値は、0.05 mm がの光ファイバーを数本束にして外径を0.3mmが程度にする。更に、保護チップ4の先端外径も好ましは1~2 mmが程度にするとよい。しかも保護チップ

の先端をトリートメント毎に滅割する必要がある。 その外、第一導光路1と第二導光路5の接続部分 には、ブラスチック製の凸レンズ7'が挿入され ている。このレンズは導光路1からの光をできる 限り導光路5に集めて伝送するために使用されて いる。もちろん、レンズ7'と両導光路0に存れて の接触より良くするため、両導光路の端面をレン ズ7'の表面に合わせて研磨してあると、特に行 利である。両者の接触は、前記0リングと同様な 材質の円形板ゴム6'の中心にレンズ7'を入れ、 ネジ8によって挟持・密着させる。

この発明による光限射プローブの使用方法を説明する。既に、電源本体及びその操作は特開平2 -140105号公報に詳しく説明し、そこでトリートメントの詳細も説明してあるので、ここでは簡単に説明する。

- (i) アレヒーティング用の光を、例えば赤外線 ランプで駆射するか、あるいは静電位か超音 波を印加して、皮膚の毛根部を活性化する。
- (2) 次いで、トリートメント個所にミネラルオ

4 とホルダー 3 を含めて、先端からの距離を 20 ~ 35 ■■程度にすると、光限射時のプローブ操作 が容易になる。

第2図には、保護チップ4の先端を湾曲させた 光照射プローブ10が模式的に示してある。この プローブも第1図のものと先端部の寸法的に関 てたと同じであるが、ただ操作中に先端部ので をより確実に目視するため、光照射プローブ10 を先端を湾曲させてある。この湾曲の度合いに のの形状種類に応じて 通切な角度に選定することができる。第2図の うに湾曲の角度を 120°位に選ぶこともできる。 要に応じて 90°位に選ぶこともできる。

第2図に示す照射プローブ10の個々の構成は、第1図と異なる部分もある。それ等を説明する。 先端部5 1 は第1図と異なり導光路5、即ち光ファイバーの東が保護チップ4の先端から僅かに、 例えば1 mm程度の長さほど突き出ている。この突 出部分を一本の毛髪の毛根部に差込んだ後に、照 射すると特に効果的である。この場合、プローブ

イル、オリーブ油等を振り込む。

- (3) 次に、(1)の方法で表皮を活性化させる(光 の場合、 42 て以上にする)。
- (4) その後、脱毛したい毛髪に一本一本にこの 発明による光照射プローブを当て、集中的に 毛囊、あるいは毛乳頭の組織を乾固させる。
- (5) このトリートメントを繰り返す。
- (6) 最後に、皮膚溶却装置(例えば、ベルチェ 素子、冷却剤、冷しタオル等)で肌を冷し、 鎮静化する。

これ以外に、肌の個性に応じて別な方法も採用 できる。例えば、

- (1) 前記(1)と同様。
- (2) 脱毛ワックスを塗布した後、脱毛しておく。
- (3) 前記(3)と同様。
- (4) 脱毛した毛髪の毛根部一本一本にこの発明 による光照射プローブを当て、集中的に毛囊、 あるいは毛乳類の組織を乾固させる。
- (5)と(6)は前記の対応する処置と同じ。

上記二つのトリートメントで大切な点は肌を予

め活性化して、毛穴を充分開口させ、ミネラル油を毛乳頭、毛童部に援送させる(第3回参照)こと、及びその状態で光の局部解射によって一本の毛壁の毛乳頭、毛蕾部の組織を完全に乾固させることにある。特に、後者のトリートメントでは、毛根部分にプローブ先端を挿入できるので育利であり、永久脱毛を完全に行うことができる。

〔発明の効果〕

この発明による光照射プローブを使用する上での利点は、下記の通りである。

- (I) プローブの先端が綴いため、毛髪を一本一本 永久脱毛でき、脱毛したくないところも一緒 に脱毛することはない。
- (2) 脱毛以外の皮膚の個所に負担をかけない。
- (3) むら照射等がないため、確実な永久脱毛が可能になる。
- (4) 照射を刷部的に集中させることができので、 高密度の光を導入でき、毛蓋等の組織の乾固 がより完全となり。確実な永久脱毛ができる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図、この発明による第一実施例の照射プロープの新面図。 -

第2四、この発明による第二実施例の照射プロープの新面図。

第3回、皮膚の組織と照射プローブの相対位置 を示す模式図。

团中引用符号:

1,5・・・導光路、

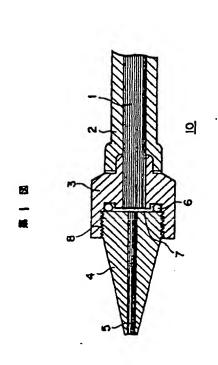
2・・・保護被覆、

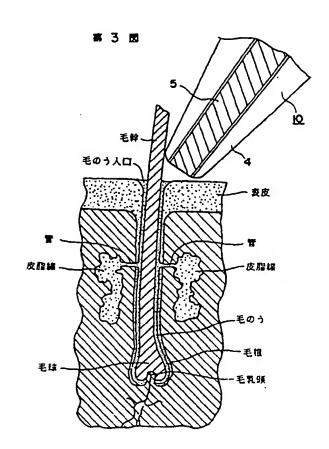
3・・・ホルダー、

4・・・保護チップ、

10・・・アローブ。

代理人 江 崎 光 好 代理人 江 崎 光 史





第2図

